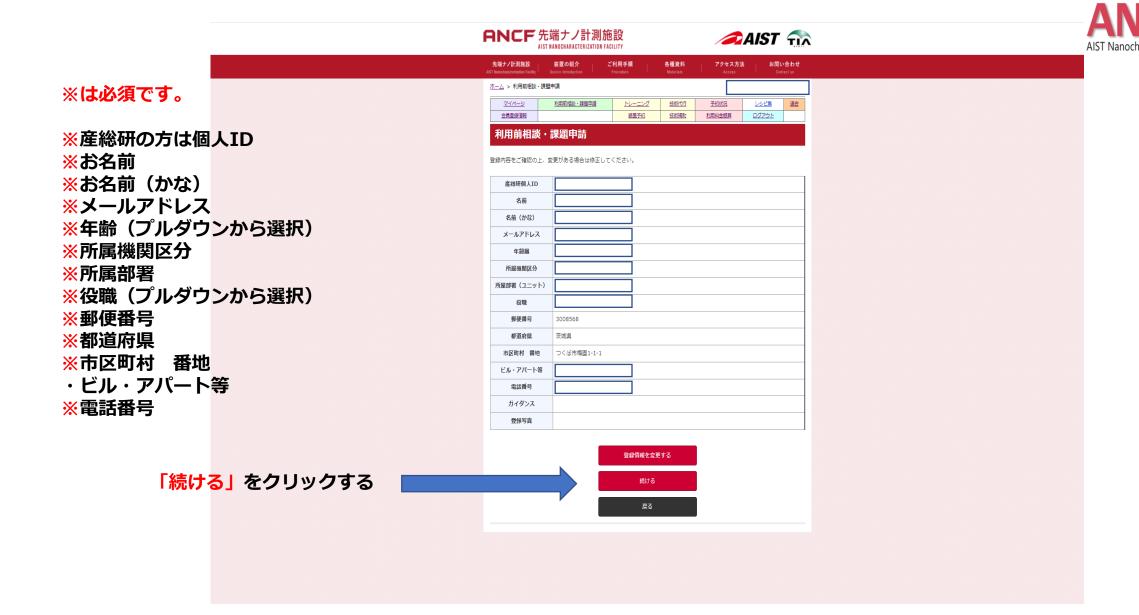


	F	RNCF 先端ナノ	<i>⊘AIST</i> ⊕			
※必須です。	AIS	先端ナノ計測施設 ST Nanocharacterization Facility Device Introdu	介 ご利用手順	各種資料 Materials	アクセス方法 Access	お問い合わせ Centact us
※会員番号:メールに記載されている会!※パスワード:ご入力いただいたパスワ・	:員番号を記載する	ホーム > ログイン ログイン 会員番号 ※必須				
「ログイン」をクリ	ックする	バスワード ※必須	ログイ	>		













E-mail: ancf-contact-ml@aist.go.jp

URL: https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html

「利用前相談」の申請受付のお知らせメールが届きます。



ANCF【利用前相談】申請受付のお知らせ

名 先端ナノ計測施設 <ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp> 2022/04/05 (火) 13:46 宛先: Cc: ANCF事務局</ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp>	
様	
返信、転送等は御遠慮ください。	



	н	OT MANUUNANAUTENIZAT	IUN FAGILIT					AIST N
	先端ナノ計測施設 AIST Nanocharacterization Facility	装置の紹介 Device Introduction	ご利用 Proced		各種資料 Materials	アクセ:		お問い合わせ Contact us
	ホーム > マイページ							
	マイページ	利用前相談・課題申請		トレーニング	技術代行	予約状況	دُلِ ا	ジピ集 <u>退会</u>
	会員登録情報			装置予約	技術補助	利用料金概算	ログ	アウト
	マイページ							
	氏名							
	お知らせ							
届いた	お知らせはありません							
	差戻し							
£録 」	差戻しはありません							
を タして	課題一覧							
				閉じる				~
ご連絡く	申請種別申	請状況	課題修正	利用申込書	関連書類	課題ID	=	果題名
	課題申請	·	<u>課題</u> 修正	作成済	一覧 提出	ANCF2200021		
	課題申請	確定		作成済	<u>一覧</u> 提出	ANCF2200001		

「利用前相談」の申請受付のお知らせメールが届いた 後に、「課題修正」をしたい場合

・マイページの課題一覧より、申請状況が「仮登録」 でしたら、課題修正より「課題修正」をクリックして 修正してください。

申請状況が「確定」の場合は、装置担当者にご連絡ください。仮登録に戻します。



			<u>ホーム</u> > マイペー	・ジ							
「マイページ	」をクリックする。		マイページ	利用	前相談・課題申請		トレーニング	技術代行	予約状況	レシピ集	退会
			会員登録情報				装置予約	技術補助	利用料金概算	ログアウト	
			マイペー	ジ							
			氏名								
			お知らせ								

			差戻し								
			差戻しはありませ	+6.							
			上戻し1800りませ	.70							
			課題一覧								
							閉じる				~
			申請種別	申請状況		課題 修正	利用申込書	関連 書類	課題ID	課題名	
C=# 85 ++==	EI=V#+V +,	- - -			課題申請	課題		一覧	ANCF2200001	全屋	
	に進む」をクリック	/9る。 -			<u>に進む</u>	修正		提出	ANCI 2200001	TI 139	
			トレーニング済み装置一覧 トレーニング済み装置はありません								
			トレーニング消か	*表直はのりま	€V						

ANCF 先端ナノ計測施設



先端ナノ計測施設 装置の紹 「Nanocharacterization Facility Device Introdu		各種資 Materia		ウンス方法 cess	お問い合わせ Contact us				
<u>マーム</u> > 利用前相談・課題申請				ログイ	イン中:徳宿 由美子				
マイページ 利用前相談・	課題申請 トレーニング	技術代行	予約状況	会員用各種資料	レシビ集				
会員登録情報 ARIM関連	<u>装置予約</u>	技術補助	利用料金概算	ログアウト	<u>退会</u>				
利用前相談・課題印	利用しない ∨								
機器利用の意思 ※必須	※機器利用はユーザー自身が	機器を操作する支持	異種別です。						
技術代行利用 ※必須	利用する 🗸								
利用を希望する装置 ※必須	リアル表面プローブ顕微	鏡	~						
成果公開 ※必須	※公開で利用される場合は、 詳細については先端ナノ計 ※産総研の職員は原則「成果 ※成果公開で提供頂く個人情 はじめとする円滑な運営を 個人情報は、ARIM参画機関 個人情報の一部(氏名、所 問覧、検索、ダウンロード	※非公開で利用される場合は、公開で利用する場合よりも利用単価が高くなります。ご注意ください。 ※公開で利用される場合は、利用報告書をご提出いただいております。 詳細については先端ナン計測施設事務局(ancf-contact-ml@aist.go.jp)にお問い合わせください。 ※産総研の職員は原則「成果を公開する。」をご選択ください。 ※成果公開で提供頂く個人情報は、マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)における利用者への支援をはじめとする円滑な運営を目的として収集します。 個人情報は、ARIM参画機関の間で共有、再利用されることがあります。 個人情報は、ARIM参画機関の間で共有、再利用されることがあります。 個人情報の一部(氏名、所属など)は、利用後に提出頂く利用報告書と共にWeb上で公開され、 関覧、検案、ダウンロードできるようになります。 成果公開を選択された方は、これらに同意されたものといたします。							
課金請求に関する要望 ※必須	外部 V ※産総研内の予算で精算され 請求書で外部への支払いを ※産総研の職員は原則「四半 ※随時精算は、利用者からの	, る方は「内部」をご 希望される方は「タ 期精算」をご選択・	外部」をご選択ください ください。		預いします。				
公的資金の利用 ※ 必須	利用しない♥ ※科研費、さきがけ、A-step (産総研運営文付金を除く		資金で支払う方は「利	用する」を選択してくた	€èい。				
試料の持ち込み ※必須	持ち込みなし▼ 持ち込みありの場合、試料の物質名等を詳細に記載してください。 持ち込みありの場合、試料の引取について選択してください。								
機器の持ち込み ※必須	持ち込みなし♥ 持ち込みありの場合、持	ち込み機器につ	いて記載してくだ	Eath.					



- ※機器利用の意思(プルダウンから選択)
- ※技術代行利用(プルダウンから選択)
- ※利用を希望する装置(プルダウンから選択)
- ※成果公開(プルダウンから選択)
- ※課金請求に関する要望(プルダウンから選択)
- ※公的資金の利用(プルダウンから選択)
- ※試料の持ち込み(プルダウンから選択)
- ※機器の持ち込み(プルダウンから選択)



- ※は必須です。
- ※薬品・薬剤の持ち込み(プルダウンから選択)
- ※外資の割合(プルダウンから選択)
- ※データ提供への同意
- (同意していただくと、割引した料金が適用されます)



入力内容を確認する

サーチインフラデータ登録規則に同意されたものといたします。



ANCF ***

AIST Nanocharacterization Facility

「課題申請」の申請受付のお知らせメールが届きます。

ANCF【課題申請】申請受付のお知らせ

E-mail: ancf-contact-ml@aist.go.jp

URL: https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html

先端ナノ計測施設 <ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp> 2022/04/05 (火) 14:14 宛先: Cc: ANCF事務局</ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp>	
ANCF - 共用施設予約システム 課題申請受付のお知らせ	
様	
課題申請を受け付けました。	
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先端ナノ計測施設 〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2	

ANCF【内諾書】発行のお知らせ



● № 8 0 5 5 5 ...



先端ナノ計測施設 <ancf-info-ml@tia-kyoyo.jp>

Cc: ANCF事務局

「課題申請 | の申請受付が承認されましたら 「内諾書」発行のお知らせメールが届きます。

ANCF - 共用施設予約システム 内諾書発行のお知らせ

産業技術総合研究所

お世話になっております。先端ナノ計測施設事務局です。

申請頂きました課題について、2022年4月5日付けにて内諾通知書を発行致しました。 「マイページ」の「課題一覧」から対象の課題の「関連書類」の「一覧」をクリックの上、御確認下さい。

次に、同列の「利用申込書 |欄の「提出前作成 |をクリックし、必要事項を御入力いただくと、共用施設等利用申込書のPDFファイルが作成されます。 同個所の「提出前確認 |をクリック、内容を御確認後「提出 |をクリックしてPDFファイルを提出して下さい。

また、機器利用、あるいは技術補助でご利用される場合は、産総研人材DBへの登録が必要なため、「履歴書を提出する」を選択してください。

利用申込書の代表者と利用する従業員は原則として同一の法人に所属している必要が御座います。

御質問等については

までメールにてお問い合わせ下さい。

約款の最新版は以下のURLからご参照ください。

https://www.aist.go.jp/pdf/aist_j/business/orp/OpenFacilityAgreement.pdf

また、共用施設全般については

https://www.aist.go.jp/aist_j/business/business/orp/

をご覧下さい。

よろしくお願い申し上げます。

